



# 보도자료

보도 시점	<전매체> 1.23.(금) 8:00	배포	2026.1.23.(금)
-------	---------------------	----	---------------

담당 부서	글로벌협력팀	책임자	팀 장	김성기 (044-300-0460)
		담당자	주 임	이기쁨 (044-300-0461)
배포 부서	소통홍보팀	책임자	팀 장	김민철 (044-300-0720)
		담당자	주 임	김셋별 (044-300-0721)

## 기정원-스위스 전자마이크로기술센터(CSEM), 글로벌 공동 R&D 협력 업무협약 체결

- 국내 중소벤처기업의 기술협력·해외진출 지원 위한 협력 기반 마련 -

- 중소기업기술정보진흥원(원장 김영신, 이하 기정원)은 1월 22일(목), 스위스 전자마이크로기술센터(이하 CSEM)와 글로벌 R&D 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.
- CSEM은 1984년에 스위스 정부가 설립한 첨단 제조·마이크로 기술 분야 연구기관으로, 제조, AI·디지털, 반도체, 에너지, 생명과학 및 헬스케어 등 산업 응용 기술개발과 기술사업화를 적극 추진하고 있다.
- 이번 협약은 2025년부터 중소벤처기업부가 시행 중인 ‘글로벌협력형 R&D 사업’을 통해 국내 중소벤처기업의 글로벌 개방형 혁신, 기술 애로 해소 등을 지원하고자 추진됐다.
- 기정원은 이번 협약을 계기로 국내 중소벤처기업과 CSEM의 △ 국제 공동 R&D, △기술·인력 교류, △세미나, △B2B 기술매칭 상담회 등을 추진할 계획이다.

- 기정원 김영신 원장은 “이번 협약을 통해 CSEM이 보유한 기술력이 우리 중소벤처기업에게 이전되고, 기술사업화가 활발하게 이루어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.